

(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-51256

(43)公開日 平成6年(1994)2月25日

(51)Int. Cl. ⁵	識別記号	F I
G02F 1/13	101	9315-2K
1/1341		8302-2K

審査請求 未請求 請求項の数8 (全7頁)

(21)出願番号	特願平4-203333
(22)出願日	平成4年(1992)7月30日

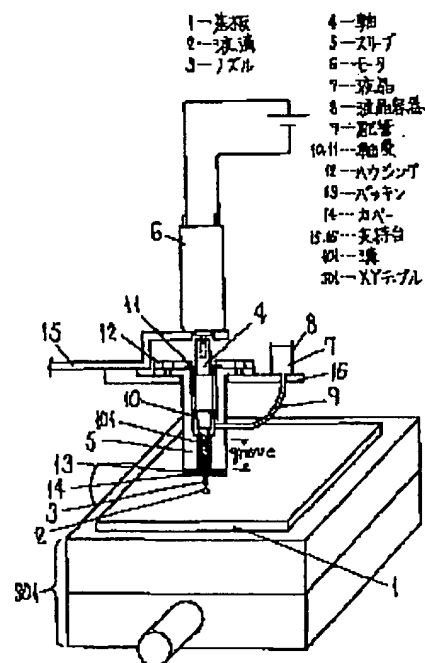
(71)出願人	000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
(72)発明者	園田 孝司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
(72)発明者	丸山 照雄 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
(72)発明者	夢田 治夫 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
(74)代理人	弁理士 小鍛冶 明 (外2名)

(54)【発明の名称】 液晶吐出装置

(57)【要約】

【目的】 本発明は、例えば液晶表示パネルの組立工程で液晶注入工程に用いられる液晶滴下装置の様に、パネル基板内面に液晶を塗布させる液晶吐出装置に関するもので、軸の回転により、所定量の液晶を吐出する液晶吐出装置を提供することを目的とする。

【構成】 例えば、図1において、まず軸が停止状態の場合、ノズル先端からは液晶は滴下されない状態にある。次に回転機構を介して、軸を回転させると、軸とスリーブ内面の隙間に存在する液晶は、らせん溝の影響によりノズル先端方向に押し下げられ、液晶の滴下が可能となる。ここで、軸の回転数、あるいは溝の形状、角度を変えることによって、液晶の滴下量を任意に変えることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 軸を収納するスリーブと、前記軸と前記スリーブの間に設けられた軸受と、前記軸と前記スリーブに相対的な回転を与える駆動手段と、前記軸の表面あるいは前記スリーブの内面に溝を形成して、前記軸とスリーブの間に流体圧送部を設け、前記流体圧送部に流動状態の液晶を供給する流入孔及び吐出孔より液晶吐出ポンプを構成し、前記液晶吐出ポンプとパネル基板の相対位置を規定するために、前記ポンプもしくは前記パネルのいずれかに設けられた移動機構より構成される液晶吐出装置。

【請求項2】 相対位置を規定する移動機構がXYステージである請求項1記載の液晶吐出装置。

【請求項3】 前記液晶にビーズが混入した構成である請求項1記載の液晶吐出装置。

【請求項4】 前記流体圧送部において、前記流入側と前記流出側を結ぶ循環経路を形成し、かつ、この循環経路を開閉する手段を設けた構成である請求項1記載の液晶吐出装置。

【請求項5】 前記液晶吐出ポンプを複数個組み合わせた構成である請求項1記載の液晶吐出装置。

【請求項6】 前記流動状態の液晶の温度を検出しながら、前記駆動手段の回転数を制御する構成である請求項1記載の液晶吐出装置。

【請求項7】 前記軸受と前記圧送部の間に液晶への不純物侵入を遮断するシール手段をもつことを特徴とする請求項1記載の液晶吐出装置。

【請求項8】 前記シール手段が圧縮気体である請求項1記載の液晶吐出装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、例えば液晶表示パネルの組立工程において、基板内面に液晶を塗布させる液晶吐出装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】液晶パネルを作るための液晶製造プロセスにおいて、互いに貼り合わされるべき2枚の基板のギャップ面に液晶を封入する技術は、画質の均一性等液晶表示パネルの性能を左右する重要な役割を担っている。そのために液晶をむらなくパネル内に封入する方法が液晶製造技術に必要である。

【0003】以下に具体的な例として従来の液晶滴下装置について説明する。図7は、従来の液晶滴下装置の基本構成を示すものである。図7において、1は基板、2は液晶、3はノズルである。200はピストン、201はシリンダ、202は加圧機構で前記加圧機構の作動により、ノズル先端から液晶を滴下させる。

【0004】以上のように構成された液晶滴下装置について、以下その動作について説明する。まず、先端にノズルの付いた滴下装置を基板上面に配置する。シリンダ

内には液晶が充填されている。ノズルの先端が滴下位置にある時、加圧機構を作動させることによりシリンダが移動し、ノズル先端から液晶が滴下される。ここで、加圧機構はネジ送り機構が用いられている。滴下された後、基板あるいはノズルはXYテーブル等の移動機構によって、次の滴下ポイントまで移動し同様の動作を繰り返す。このようにして、基板に均一に液晶を滴下後、2枚の基板を貼り合わせることで、分離していた液滴は互いに連結し、基板間のギャップは液晶が均一に充填した状態となる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従来の構成では、ボールネジの分解能や機械的なバックラシなど、加圧機構の分解能に限界があり、滴下量にばらつきが生じるので、正確な流量制御が困難という問題点を有していた。この結果、画質ムラといった問題点が生じていた。

【0006】本発明は、上記従来の問題点を解決するもので、液晶滴下装置において、吐出精度の向上を可能にし、信頼性を向上させる液晶滴下装置を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために本発明の液晶滴下装置は、次の構成を有している。

【0008】すなわち請求項1において、軸を収納するスリーブと、前記軸と前記スリーブの間に設けられた軸受と、前記軸と前記スリーブに相対的な回転を与える駆動手段と、前記軸の表面あるいは前記スリーブの内面に溝を形成して、前記軸とスリーブの間に流体圧送部を設け、前記流体圧送部に流動状態の液晶を供給する流入孔及び吐出孔より液晶吐出ポンプを構成し、前記液晶吐出ポンプとパネル基板の相対位置を規定するために、前記ポンプもしくは前記パネルのいずれかに設けられた移動機構を設けた構成を有している。

【0009】請求項2は、請求項1記載の液晶吐出装置において、相対位置を規定する移動機構がXYステージである構成を有している。

【0010】請求項3は、請求項1記載の液晶吐出装置において、前記液晶ビーズが混入した構成を有している。

【0011】請求項4は、請求項1記載の液晶吐出装置において、前記流体圧送部に前記流入側と前記流出側を結ぶ循環経路を形成し、かつ、この循環経路を開閉する手段を設けた構成を有している。

【0012】請求項5は、請求項1記載の液晶吐出装置において、前記液晶吐出ポンプを複数個組み合わせた構成を有している。

【0013】請求項6は、請求項1記載の液晶吐出装置において、前記流動状態の液晶の温度を検出しながら、前記駆動手段の回転数を制御する構成を有している。

【0014】請求項7は、請求項1記載の液晶吐出装置において、前記軸受と前記圧送部の間に液晶への不純物侵入を遮断するシール手段を設けた構成を有している。

【0015】請求項8は、請求項1記載の液晶吐出装置において、前記シール手段が圧縮気体である構成を有している。

【0016】

【作用】この構成により、回転による軸とスリーブの相対移動によって、輸送流体に円周方向速度を与えることにより、液晶を攪拌すると共に前記液晶を定量かつ微量吐出することができる。また、回転数を変化させることによって、ノズルからの流出量を所定の量に制御することも可能である。

【0017】

【実施例】

(実施例1) 以下本発明の一実施例について、図面を参照しながら説明する。

【0018】図1において1は基板で、XYテーブルによって吐出されるべき位置に位置決めされる。2は吐出される液晶である。3はノズルで前記ノズルから液晶2が吐出される。4は軸で、らせん溝101を有している。5はスリーブで、6はモータであり、軸4の他端と連結されており、前記モータ6を介して軸4が回転する。7は液晶、8は液晶容器、9は液晶を装置内に注入するための配管で、前記液晶容器8にためられた液晶7は前記配管9を通して、溝101を有した軸4とスリーブ5の内面との隙間に注入される。ここで、10、11は軸受、12はハウジング、13はパッキン、14はカバーである。また15、16は支持台である。

【0019】ここで図2(a)は、軸とスリーブ間の拡大図を表し、図2(b)はスリーブに溝を形成した場合の拡大図である。

【0020】以上のように構成された液晶吐出装置において、その動作を説明する。図1において、軸が回転しない状態の場合は、ノズル先端からは液晶は吐出されない状態にある。次にモータを介して軸を回転させた場合、軸とスリーブ間の流体圧送部により液晶はノズル先端方向に送られ、液晶が吐出される。ここで、軸の回転数、あるいは溝の形状、角度を変えることによって、液晶の吐出量を任意に変えることができる。

【0021】以上のように本実施例によれば、軸と前記軸を収納するスリーブと回転駆動機構から構成され、前記軸あるいはスリーブに溝を有し、前記軸の回転により、前記軸と前記スリーブの溝を有した内面とを相対移動させることにより液晶を攪拌しながら滴下することができる。ここで、流体を圧送するらせん溝は、数ミクロン〜数十ミクロンの深さであり、図2(a)、(b)に示すように、軸あるいはスリーブ内面のいずれに溝を形成してもよい。

【0022】ここで、液晶をパネル基板に均一に塗布す

るために、パネル基板と液晶吐出ポンプの相対位置を順次変えていく必要がある。本実施例1においては、前記XYテーブルによりパネル基板と液晶吐出ポンプの相対位置を順次変えていくことにより、液晶をパネル基板に均一に塗布する。

【0023】以上のように、本実施例によれば、前記液晶吐出ポンプとXYテーブルから構成され、前記液晶吐出ポンプとパネル基板の被液晶塗布面をXYテーブルにより相対移動させることにより、液晶を攪拌しながらパネル基板に塗布することができる。

【0024】(実施例2) 以下本発明の第2の実施例について、図面を参照しながら説明する。

【0025】図3における構成は図1及び図2と同様であり、前記図1、図2の構成と異なるのは、循環経路17及び、流量開閉手段であるバルブ18をスリーブに設けた点である。

【0026】以上のように構成された液晶吐出装置においてその動作を説明する。まず、回転機構を介して、軸を回転させる。この時、前記バルブ18を閉じた状態にしておくと、前記図1、図2の場合と同様に滴下が行なわれる。ここで、回転中にバルブを開いた場合、スリーブ下部の液晶は循環経路17を通して上部に循環されるため、吐出は行なわれない。すなわち、バルブの開閉によって液晶の吐出が制御される。

【0027】以上のように本実施例によれば、軸と前記軸を収納するスリーブと回転駆動機構から構成され、前記スリーブあるいは軸に溝を有し、前記軸の回転により、前記軸と前記スリーブの溝を有した内面とを相対移動させることにより液晶を攪拌しながら吐出すると共に、バルブのON/OFFによって、吐出を制御することができる。

【0028】なお、第2の実施例において循環経路17及びバルブ18をスリーブに設けたとしたが、循環用経路17は液晶を流すチューブあるいは管、及び、バルブ18は流量コントロール装置としてもよい。

【0029】(実施例3) 以下本発明の第3の実施例について、図面を参照しながら説明する。

【0030】図4における構成は図1及び図2と同様であり、前記図1、図2の構成と異なるのは、前記液晶吐出ポンプを複数個組み合わせた点である。

【0031】以上のように本実施例によれば、前記液晶吐出ポンプを複数個組み合わせることにより、液晶の塗布を短時間でこなすことができる。

(実施例4) 以下本発明の第4の実施例について、図面を参照しながら説明する。

【0032】図5における構成は図1及び図2と同様であり、前記図1、図2の構成と異なるのは、液晶の温度を検出する素子と回転数制御手段を設けた点である。

【0033】以上のように構成された液晶吐出装置において、図5を用いてその動作を説明する。

【0034】まず、液晶吐出ポンプの基本的な動作は、前記実施例1の場合と同様である。ここで、液晶の粘度は温度により変化するため、同一回転数では吐出量も変わってくる。そのため、温度変化に関係なく一定の液晶を吐出する必要がある。すなわち、流体圧送部内に存在する液晶の温度を、熱電対等の温度検出素子で計測する。次に前記温度変化の情報を回転数制御手段にフィードバックさせ、温度変化による粘度の変化が生じても回転数を変化させることにより、一定の吐出量を与える。ここで図5(b)は、前記制御方法のブロック線図を示したものである。

【0035】以上のように本実施例によれば、液晶の温度を検出する素子と回転数制御手段を設けることにより、一定の液晶吐出を行なうことができる。

【0036】(実施例5)以下本発明の第5の実施例について、図面を参照しながら説明する。

【0037】図6における構成は図1及び図2と同様であり、前記図1、図2の構成と異なるのは、前記軸受と前記圧送部の間に液晶への不純物侵入を遮断するシール手段を設けた点である。

【0038】以上のように構成された液晶吐出装置において、図6を用いてその動作を説明する。図6は、実施例5におけるシール部分の拡大図である。

【0039】まず、液晶吐出ポンプの基本的な動作は、前記実施例1の場合と同様である。ここで、流体圧送部に流入する液晶と軸受の間にシール手段として、ここでは圧縮気体であるN₂ガスを流し、液晶への不純物侵入を遮断している。

【0040】以上のように本実施例によれば、前記軸受と前記圧送部の間に液晶への不純物侵入を遮断するシール手段を設けることにより、不純物混入のない液晶吐出を行なうことができる。

【0041】

【発明の効果】以上のように、本発明は、軸を収納するスリーブと、前記軸と前記スリーブの間に設けられた軸受と、前記軸と前記スリーブに相対的な回転を与える駆動手段と、前記軸の表面あるいは前記スリーブの内面に溝を形成して、前記軸とスリーブの間に流体圧送部を設け、前記流体圧送部に流動状態の液晶を供給する流入孔及び吐出孔より液晶吐出ポンプを構成し、前記液晶吐出ポンプとパネル基板の相対位置を規定するために、前記ポンプもしくは前記パネルのいずれかに設けられた移動機構より構成され、回転により前記軸あるいは前記スリーブの溝部とのそれぞれの対面側が相対移動することに

より液晶の吐出が可能で、かつ、例えば微小粉体を含んだ液晶でも吐出させることができる優れた液晶吐出装置を実現できるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例における液晶吐出装置の概略図

【図2】本発明の第1の実施例における液晶吐出装置の軸とスリーブの拡大図

10 【図3】本発明の第2の実施例における液晶吐出装置の動作説明図

【図4】本発明の第3の実施例における液晶吐出装置の概略図

【図5】本発明の第4の実施例における液晶吐出装置の概略図

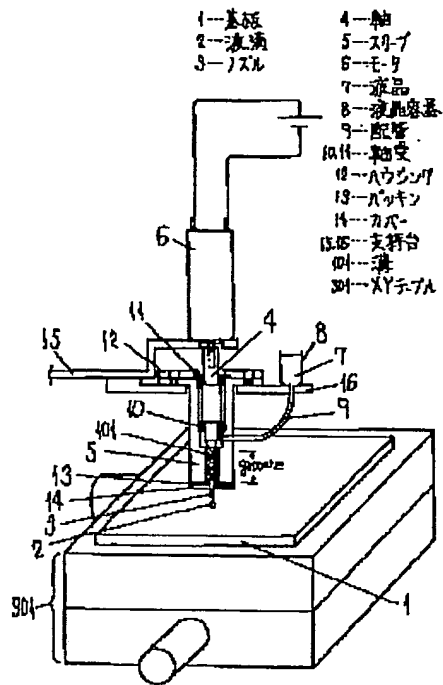
【図6】本発明の第5の実施例における液晶吐出装置の概略図

【図7】従来の液晶滴下装置の概略図

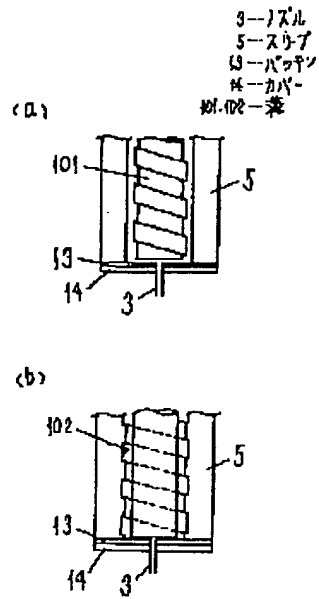
【符号の説明】

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1 | 基板 |
| 2 | 液滴 |
| 3 | ノズル |
| 4 | 軸 |
| 5 | スリーブ |
| 6 | モータ |
| 7 | 液晶 |
| 8 | 液晶容器 |
| 9 | 配管 |
| 10, 11 | 軸受 |
| 12 | ハウジング |
| 13 | パッキン |
| 14 | カバー |
| 15, 16 | 支持台 |
| 17 | 循環経路 |
| 18 | ON/OFFバルブ |
| 101, 102, 103 | 溝 |
| 200 | ピストン |
| 201 | シリンダ |
| 202 | 加圧機構 |
| 301 | XYテーブル |
| 401 | 温度検出素子(熱電体) |
| 402 | 回転数制御手段 |
| 501 | N ₂ シール手段 |
| 502 | N ₂ ガス供給管 |
| 503 | N ₂ ガス排出管 |

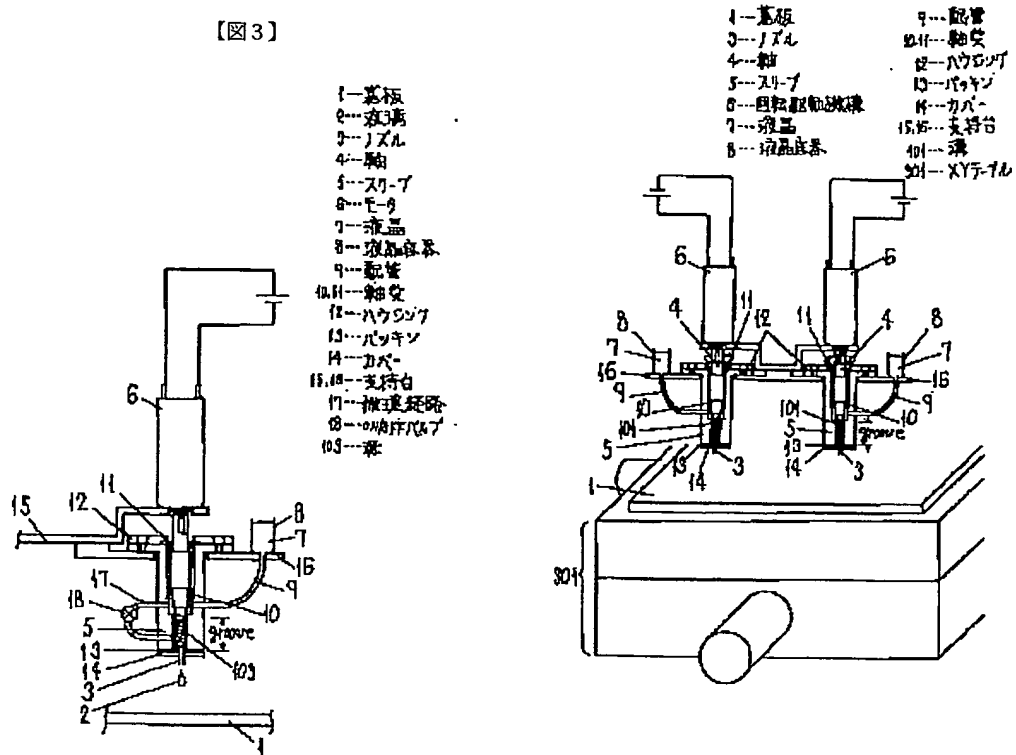
【図1】



【図2】



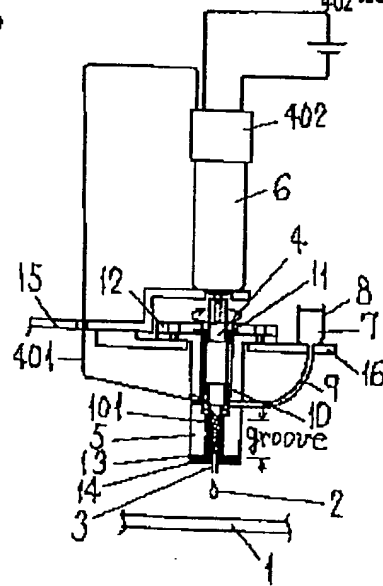
【図4】



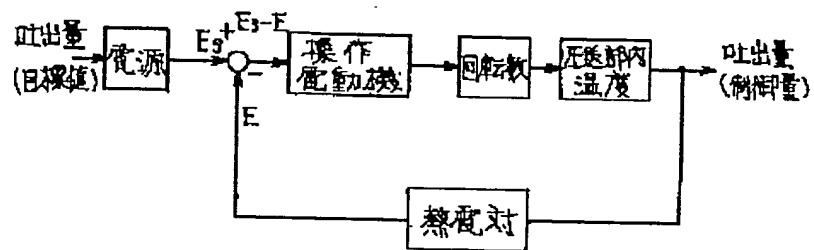
【図5】

- | | |
|----------|-------------------|
| 1---基板 | 9---配管 |
| 2---液滴 | 10,11---軸受 |
| 3---ノズル | 12---ハウジング |
| 4---軸 | 13---パッキン |
| 5---スリフ | 14---カバー |
| 6---モータ | 15,16---支持台 |
| 7---液晶 | 101---溝 |
| 8---液晶容器 | 401---温度検出素子(熱電対) |
| | 402---回転数制御手段 |

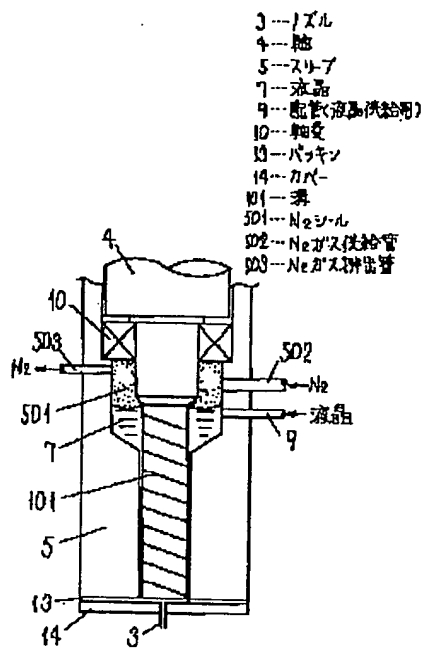
(a)



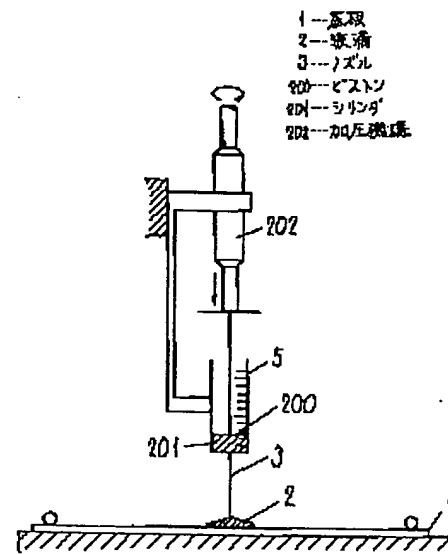
(b)



【図6】



【図7】



(H06-051256)

[Title of the Invention] LIQUID CRYSTAL EJECTING APPARATUS

[Abstract]

[Object] The present invention relates to a liquid crystal ejecting apparatus for applying liquid crystal on an inner surface of a panel substrate such as a liquid crystal dropping apparatus used, for example, for injecting liquid crystal in a process of assembling a liquid crystal display panel and it is an object thereof to provide a liquid crystal ejecting apparatus for ejecting a predetermined amount of liquid crystal by means of rotation of an axis.

[Construction] For example, in Fig. 1, first, when an axis is not rotated, the liquid crystal is not dropped from a end of the nozzle. Next, when the axis is rotated by a rotation mechanism, the liquid crystal existing in a gap between the axis and the inner surface of a sleeve is pushed out toward the end of a nozzle by means of affection of a spiral groove, thereby dropping the liquid crystal. Here, it is possible to change the amount of liquid crystal to be dropped by changing the number of rotations of the axis and the shape and angle of the spiral groove.

[Claims]

[Claim 1] A liquid crystal ejecting apparatus comprising a

sleeve for receiving an axis, a bearing provided between the axis and the sleeve, a driving means for giving relative rotation to the axis and the sleeve, a fluid transfer unit provided between the axis and the sleeve by forming a groove in the inner surface of the sleeve, a liquid crystal ejecting pump composed of an inflow hole and an outflow hole for supplying the flowing liquid crystal to the fluid transfer unit, and a movement mechanism provided at any one of the liquid crystal ejecting pump and a panel substrate so as to define a relative position between the liquid crystal ejecting pump and the panel substrate.

[Claim 2] The liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein the movement mechanism for defining the relative position is an XY stage.

[Claim 3] The liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein beads are added to the liquid crystal.

[Claim 4] The liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein a circulation path connecting the inflow hole and the outflow hole and a means for switching the circulation path are formed in the fluid transfer unit.

[Claim 5] The liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein a plurality of the liquid crystal ejecting pumps are combined.

[Claim 6] The liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein the number of rotations of the driving

means is controlled while the temperature of the flowing liquid crystal.

[Claim 7] The liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein a sealing means for preventing impurities from entering the liquid crystal is provided between the bearing and the fluid transfer unit.

[Claim 8] The liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein the sealing means is a compressed gas.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Applicability]

The present invention relates to a liquid crystal ejecting apparatus for applying liquid crystal to the inner surface of a substrate, for example, in a process of assembling a liquid crystal display panel.

[0002]

[Description of the Related Art]

In a process of manufacturing a liquid crystal panel, the technique of enclosing liquid crystal in a gap between two substrates to be bonded to each other has an important role of affecting performance of the liquid crystal panel such as uniformity of image quality. Accordingly, a technique of enclosing the liquid crystal in the liquid crystal panel with uniformity is required for manufacturing

a liquid crystal panel.

[0003]

Now, a conventional liquid crystal dropping apparatus is described as a specific example thereof. Fig. 7 shows a basic construction of the conventional liquid crystal dropping apparatus. In Fig. 7, reference numeral 1 denotes a substrate, reference numeral 2 denotes liquid crystal, and reference numeral 3 denotes a nozzle. Reference numeral 200 denotes a piston, reference numeral 201 denotes a cylinder, and reference numeral 202 denotes a pressing mechanism. The liquid crystal is dropped from the end of the nozzle by means of operation of the pressing mechanism.

[0004]

Operations of the liquid crystal dropping apparatus having the above-mentioned construction are described. First, the dropping apparatus in which the nozzle is attached to the end is disposed over the surface of the substrate. The liquid crystal is filled in the cylinder. When the end of the nozzle is positioned at a dropping point, the cylinder is moved by means of operation of the pressing means and the liquid crystal is dropped from the end of the nozzle. Here, a screw transfer mechanism is used as the pressing mechanism. After dropping, the substrate or the nozzle is moved to a next dropping point by means of the movement mechanism such as the XY table and then the same

operation is repeated. In this way, by uniformly dropping the liquid crystal onto the substrate and bonding two substrates, the liquid droplets which have been separated are connected to each other and thus the liquid crystal is uniformly filled in the gap between the two substrates.

[0005]

[Problems to be Solved by the Invention]

However, in the conventional construction, since the resolution of the pressing mechanism such as resolution and mechanical backlash of a ball screw is limited and the amount of liquid crystal to be dropped is deviated, it is difficult to accurately control the amount of flow. As a result, blurs occur in an image.

[0006]

The present invention is contrived to solve the above-mentioned problems and it is an object of the present invention to provide a liquid crystal dropping apparatus in which the accuracy of ejection can be improved and the reliability can be enhanced.

[0007]

[Means for Solving the Problems]

In order to accomplish the object, the liquid crystal dropping apparatus according to the present invention has the following constructions.

[0008]

That is, according to claim 1, there is provided a liquid crystal ejecting apparatus comprising a sleeve for receiving an axis, a bearing provided between the axis and the sleeve, a driving means for giving relative rotation to the axis and the sleeve, a fluid transfer unit provided between the axis and the sleeve by forming a groove in the inner surface of the sleeve, a liquid crystal ejecting pump composed of an inflow hole and an outflow hole for supplying the flowing liquid crystal to the fluid transfer unit, and a movement mechanism provided at any one of the liquid crystal ejecting pump and a panel substrate so as to define a relative position between the liquid crystal ejecting pump and the panel substrate.

[0009]

Claim 2 provides the liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, where the movement mechanism for defining the relative position is an XY stage.

[0010]

Claim 3 provides the liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein beads are added to the liquid crystal.

[0011]

Claim 4 provides the liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein a circulation path for connecting the inflow hole and the outflow hole and a means

for switching the circulation path are formed in the fluid transfer unit.

[0012]

Claim 5 provides the liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein a plurality of the liquid crystal ejecting pumps is combined.

[0013]

Claim 6 provides the liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein the number of rotations of the driving means is controlled while the temperature of the flowing liquid crystal.

[0014]

Claim 7 provides the liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein a sealing means for preventing impurities from entering the liquid crystal is provided between the bearing and the fluid transfer unit.

[0015]

Claim 8 provides the liquid crystal ejecting apparatus according to claim 1, wherein the sealing means is a compressed gas.

[0016]

[Operation]

According to the above-mentioned constructions, by giving a circumferential speed to the transferred fluid by means of relative movement of the axis and the sleeve

through rotation, it is possible to stir the liquid crystal and to eject a predetermined or minute amount of liquid crystal. In addition, by changing the number of rotations, it is also possible to control the amount of liquid crystal flowing out of the nozzle to a predetermined amount.

[0017]

[Embodiments]

(First Embodiment)

Now, a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

[0018]

In Fig. 1, reference numeral 1 denotes a substrate which is positioned at an ejecting position by an XY table. Reference numeral 2 denotes liquid crystal. Reference numeral 3 denotes a nozzle from which the liquid crystal 2 is ejected. Reference numeral 4 denotes an axis which has a spiral groove 101. Reference numeral 5 denotes a sleeve, reference numeral 6 denotes a motor which is connected to an end of the axis 4. The axis 4 is rotated by the motor 6. Reference numeral 7 denotes liquid crystal, reference numeral 8 denotes a liquid crystal vessel, and reference numeral 9 denotes a pipe for injecting the liquid crystal into the apparatus. The liquid crystal 7 stored in the liquid crystal vessel 8 is injected into a gap between the axis 4 having the spiral groove 101 and the inner surface of

the sleeve 5 through the pipe 9. Here, reference numerals 10 and 11 denote a bearing, reference numeral 12 denotes a housing, reference numeral 13 denotes a packing, and reference numeral 14 denotes a cover. Reference numerals 15 and 16 denote a support.

[0019]

Fig. 2(a) is an enlarged view of the axis and the sleeve and Fig. 2(b) is an enlarged view illustrating a case where a groove is formed in the sleeve.

[0020]

Operations of the liquid crystal ejecting apparatus having the above-mentioned construction will be described. In Fig. 1, first, when the axis is not rotated, the liquid crystal is not dropped from the end of the nozzle. Next, when the axis is rotated by the motor, the liquid crystal is pushed out toward the end of the nozzle by means of affection of the fluid transfer unit between the axis and the sleeve, thereby ejecting the liquid crystal. Here, it is possible to change the amount of liquid crystal to be ejected by changing the number of rotations of the axis and the shape and angle of the groove.

[0021]

According to the present embodiment described above, since the axis, the sleeve for receiving the axis, and the rotation mechanism are provided and the groove is formed in

the axis or the sleeve, it is possible to stir and drop the liquid crystal by relatively moving the axis and the inner surface of the sleeve having the groove. Here, the spiral groove for transferring the fluid has a depth of several microns to several tens microns and may be formed in any one of the axis and the inner surface of the sleeve as shown in Figs. 2(a) and 2(b).

[0022]

In order to uniformly apply the liquid crystal onto the panel substrate, it is necessary to sequentially vary the relative position between the panel substrate and the liquid crystal ejecting pump. In the first embodiment, by sequentially varying the relative position between the panel substrate and the liquid crystal ejecting pump with the XY table, the liquid crystal is uniformly applied onto the panel substrate.

[0023]

As described above, according to the present embodiment, since the liquid crystal ejecting pump and the XY table are provided, it is possible to stir and apply the liquid crystal onto the panel substrate by relatively moving the liquid crystal ejecting pump and the applying surface of the panel substrate with the XY table.

[0024]

(Second Embodiment)

Now, a second embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

[0025]

The construction shown in Fig. 3 is similar to those of Figs. 1 and 2, except that a circulation path 17 and a valve 18 as a flow switching means are provided in the sleeve.

[0026]

Operations of the liquid crystal ejecting apparatus having the above-mentioned construction will be described. First, the axis is rotated by the rotation mechanism. At this time, when the valve 18 is closed, the liquid crystal is dropped similarly to Figs. 1 and 2. Here, when the valve is opened during rotation of the axis, the liquid crystal below the sleeve is circulated upwardly through the circulation path 17. Accordingly, the liquid crystal is not dropped. That is, the ejection of the liquid crystal can be controlled by switching the valve.

[0027]

According to the present embodiment described above, since the axis, the sleeve for receiving the axis, and the rotation mechanism are provided and the groove is formed in the axis or the sleeve, it is possible to stir and drop the liquid crystal by relatively moving the axis and the inner surface of the sleeve having the groove. In addition, it is possible to control the ejection of liquid crystal by

turning on and off the valve.

[0028]

In the second embodiment, the circulation path 17 and the valve 18 are provided in the sleeve. However, the circulation path 17 may be a tube or pipe allowing the liquid crystal to flow therethrough and the valve 18 may be a flow control unit.

[0029]

(Third Embodiment)

Now, a third embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

[0030]

The construction shown in Fig. 4 is similar to those shown in Figs. 1 and 2, except that a plurality of liquid crystal ejecting pumps is combined.

[0031]

According to the present embodiment described above, it is possible to apply the liquid crystal for a short time by combining a plurality of liquid crystal ejecting pumps.

(Fourth Embodiment)

Now, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

[0032]

The construction shown in Fig. 5 is similar to those shown in Figs. 1 and 2, except that a device for detecting

the temperature of liquid crystal and a means for controlling the number of rotations are provided.

[0033]

Operations of the liquid crystal ejecting apparatus having the above-mentioned construction will be described with reference to Fig. 5.

[0034]

First, the basic operations of the liquid crystal ejecting pump are similar to those of the first embodiment. Here, since the viscosity of liquid crystal depends upon its temperature, the amount of ejected liquid crystal varies at the same number of rotations. Accordingly, it is necessary to eject a constant amount of liquid crystal regardless of variation in temperature. That is, the temperature of the liquid crystal existing in the fluid transfer unit is measured with a temperature detecting device such as a thermoelectric couple. Then, the information on the variation in temperature is fed back to the means for controlling the number of rotations. Accordingly, even when the viscosity varies due to the variation in temperature, a constant amount of ejected liquid crystal is kept by changing the number of rotations. Here, Fig. 5(b) is a block diagram illustrating the control method described.

[0035]

According to the present embodiment described above, it

is possible to eject a constant amount of liquid crystal, by providing the device for detecting the temperature of liquid crystal and the means for controlling the number of rotations.

[0036]

(Fifth Embodiment)

Now, a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

[0037]

The construction shown in Fig. 6 is similar to those shown in Figs. 1 and 2, except that a sealing means for preventing impurities from entering the liquid crystal is provided between the bearing and the fluid transfer unit.

[0038]

Operations of the liquid crystal ejecting apparatus having the above-mentioned construction will be described with reference to Fig. 6. Fig. 6 is an enlarged view of the sealing means according to the fifth embodiment.

[0039]

First, the basic operations of the liquid crystal ejecting pump are similar to those of the first embodiment. Here, N₂ gas which is a compressed gas as the sealing means is allowed to flow between the liquid crystal flowing in the fluid transfer unit and the bearing, thereby preventing impurities from entering the liquid crystal.

[0040]

According to the present embodiment described above, it is possible to eject the liquid crystal without added impurities by providing the sealing means for preventing impurities from entering the liquid crystal between the bearing and the fluid transfer unit.

[0041]

[Advantages]

As described above, the present invention provides a liquid crystal ejecting apparatus comprising a sleeve for receiving an axis, a bearing provided between the axis and the sleeve, a driving means for giving relative rotation to the axis and the sleeve, a fluid transfer unit provided between the axis and the sleeve by forming a groove in the inner surface of the sleeve, a liquid crystal ejecting pump composed of an inflow hole and an outflow hole for supplying the flowing liquid crystal to the fluid transfer unit, and a movement mechanism provided at any one of the liquid crystal ejecting pump and a panel substrate so as to define a relative position between the liquid crystal ejecting pump and the panel substrate. Accordingly, it is possible to embody an improved liquid crystal ejecting apparatus which can eject liquid crystal containing powders as well as liquid crystal, by relatively moving the groove of the axis or the sleeve and the opposite surface thereof by means of

rotation.

[Brief Description of the Drawings]

[Fig. 1]

Fig. 1 is a schematic view of a liquid crystal ejecting apparatus according to a first embodiment of the present invention.

[Fig. 2]

Fig. 2 is an enlarged view of an axis and a sleeve of the liquid crystal ejecting apparatus according to the first embodiment of the present invention.

[Fig. 3]

Fig. 3 is a schematic view of a liquid crystal ejecting apparatus according to a second embodiment of the present invention.

[Fig. 4]

Fig. 4 is a schematic view of a liquid crystal ejecting apparatus according to a third embodiment of the present invention.

[Fig. 5]

Fig. 5 is a schematic view of a liquid crystal ejecting apparatus according to a fourth embodiment of the present invention.

[Fig. 6]

Fig. 6 is a schematic view of a liquid crystal ejecting

apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.

[Fig. 7]

Fig. 7 is a schematic view of a conventional liquid crystal dropping apparatus.

[Reference Numerals]

- 1: SUBSTRATE
- 2: LIQUID DROPLET
- 3: NOZZLE
- 4: AXIS
- 5: SLEEVE
- 6: MOTOR
- 7: LIQUID CRYSTAL
- 8: LIQUID CRYSTAL VESSEL
- 9: PIPE
- 10, 11: BEARING
- 12: HOUSING
- 13: PACKING
- 14: COVER
- 15, 16: SUPPORT
- 17: CIRCULATION PATH
- 18: ON/OFF VALVE
- 101, 102, 103: GROOVE
- 200: PISTON
- 201: CYLINDER

202: PRESSING MECHANISM

301: XY TABLE

401: TEMPERATURE DETECTING DEVICE (THERMOELECTRIC
COUPLE)

402: MEANS FOR CONTROLLING THE NUMBER OF ROTATIONS

501: N₂ SEALING MEANS

502: N₂ GAS SUPPLY PIPE

503: N₂ GAS DISCHARGE PIPE